JAEA-Research 2008-067



# 光学的手法による単一亀裂内測定データに基づく 水理物質移行特性評価手法の検討

Study on Flow and Mass Transport Property Evaluation Method by Optically Measured Data in a Single Fracture

佐藤 久 澤田 淳

Hisashi SATO and Atsushi SAWADA

地層処分研究開発部門 システム性能研究グループ

Performance Assessment Research Group Geological Isolation Research and Development Directorate

September 2008

Japan Atomic Energy Agency | 日本

日本原子力研究開発機構

本レポートは独立行政法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。 本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。 なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ(<u>http://www.jaea.go.jp</u>) より発信されています。

独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究技術情報部 研究技術情報課 〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地4 電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed to Intellectual Resources Section, Intellectual Resources Department, Japan Atomic Energy Agency 2-4 Shirakata Shirane, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken, 319–1195 Japan Tel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

© Japan Atomic Energy Agency, 2008

光学的手法による単一亀裂内測定データに基づく水理物質移行特性評価手法の検討

### 日本原子力研究開発機構

#### 地層処分研究開発部門地層処分基盤研究開発ユニット

### 佐藤 久 、 澤田 淳+

### (2008年5月22日受理)

高レベル放射性廃棄物地層処分の安全評価などにおける、花崗岩などの結晶質岩を対象とした 亀裂中の水理物質移行特性評価では、地層処分研究開発の第2次取りまとめでも用いられている ように、一般に亀裂を平行平板で近似したモデルが用いられる。しかし、実際の亀裂の表面形状 は複雑で、亀裂開口幅分布も不均質であることから、不均質に分布する亀裂開口幅が亀裂の平均 的な透水特性と物質移行特性に与える影響が異なることが知られている。

このため、不均質な開口幅分布が亀裂内の透水物質移行現象に与える影響を検討するために、 人工割裂亀裂から作製した亀裂の透明レプリカを対象に、透水試験及び光学的手法による開口幅 分布測定、亀裂内のトレーサー濃度分布測定を行い、開口幅分布から推定される透水量と透水試 験結果の比較及び透水量係数と物質移行に関する開口幅の関係を検討した。

光学的手法を用いて得られた開口幅分布から、局所的には三乗則が成立することを仮定して透水量係数に換算し、有限要素法による2次元浸透流解析を行い透水量を比較した結果、モデル全体の透水量は透水試験で得られた透水量の約1.6倍と過大評価される結果となり、これまでに報告されている局所三乗則の不成立性を実験的に証明できた。

核燃料サイクル工学研究所(駐在):〒319-1194 茨城県那珂郡東海村村松 4-33 技術開発協力員 核燃料サイクル工学研究所 環境技術管理部 処分技術課(兼務) +核燃料サイクル工学研究所 環境技術管理部 処分技術課(兼務)

## Study on Flow and Mass Transport Property Evaluation Method by Optically Measured Data in a Single Fracture

Hisashi SATO and Atsushi SAWADA<sup>+</sup>

Geological Isolation Research Unit Geological Isolation Research and Development Directorate Japan Atomic Energy Agency Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken

(Received May 22, 2008)

A parallel plate fracture model is used for the safety assessment of radioactive waste disposal in crystalline rocks, such as granitic rocks. The parallel plate model was also applied in the second progress report for the research and development of radio active waste disposal program in Japan, called H12 report. However, it is known that an effect of heterogeneously distributing fracture aperture onto the hydraulic property is different from the transport property used for the parallel plate model, because actual fractures show fully complex structure and fracture aperture is heterogeneously distributed.

Therefore, we have examined to measure aperture distribution and tracer concentration distribution data by optical method for transparent replica made from artificial fracture by casting method in order to investigate influences of heterogeneity of aperture distribution to the hydraulic and mass transport properties used for parallel plate model and to understand the relationship between fracture transmissivity and transport aperture.

The numerical simulation based on darcy flow and heterogeneous transmissivity field estimated from the measured aperture under the assumption local cubic law, shows 1.6 times larger flow rate than the data obtained from the hydraulic test. This result is one of precious evidence supported by quantitatively measured aperture data to demonstrate the inconsistency of the assumption of "local cubic law".

Keywords: Aperture, Mass Transport, Fracture, Transparent Replica, Optical Method

Collaborating Engineer

Waste Isolation Technology Section, Waste Management Department,

Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories (additional post)

<sup>+</sup> Waste Isolation Technology Section, Waste Management Department,

Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories (additional post)

## 目次

1. はじめに
2. 測定原理
2.1 基本原理
2.2 開口幅測定
2.3 トレーサー濃度測定
3. 試験の概要 ····································
3.1 光学的測定装置の概要
3.2 透明レプリカ試験体 ····································
4. 試験結果と考察 ····································
4.1 開口幅測定
4.2 亀裂内体積測定
4.3 透水試験方法
4.4 亀裂の透水特性評価
4.5 開口幅データによる透水特性の推定
4.6 トレーサー試験方法
4.7 トレーサー試験結果
4.8 物質移行特性評価
4.8.1 破過曲線の算出
4.8.2 マスバランス開口幅
4.8.3 透水量係数と物質移行に関する開口幅の関係
4.8.4 亀裂内の分散特性
5. まとめ
参考文献
付録

## Contents

1. Introduction ·····	$\cdot \cdot 1$
2. Measurement theory ·····	3
2.1 Primitive theory	3
2.2 Measurement of aperture ·····	3
2.3 Measurement of tracer concentration	3
3. Examination outline ·····	$\cdot \cdot 4$
3.1 Summary of optical examination equipment	$\cdot \cdot 4$
3.2 Transparent replica specimen ·····	$\cdot \cdot 4$
4. Experimental results and discussion	6
4.1 Result of aperture measurements	6
4.2 Result of aperture volume measurements	6
4.3 Permeability test ·····	6
4.4 Evaluation of fracture permeability	9
4.5 Evaluation of permeability using aperture data	10
4.6 Procedure of tracer experiments	13
4.7 Result of tracer experiments ·····	13
4.8 Evaluation of mass transport Characteristics	15
4.8.1 Calculation of breakthrough curve	15
4.8.2 Mass balance aperture ·····	15
4.8.3 Relationship between transmissivity and transport aperture	16
4.8.4 Characteristics of dispersion in the fracture	18
5. Conclusion ·····	20
References ·····	21
Appendix ·····	22

## 図・表目次

3.	試験	の概要
	図1	光学的測定装置の概要図
	叉 2	透明レプリカ試験体の例
4.	試験	結果と考察
	🛛 3	幾何学的開口幅分布測定結果
	凶4	幾何学的開口幅の頻度分布
	図 5	透水試験方法概念図
	図 6	透水試験結果
	表1	開口幅比較
	叉 7	透水試験結果と開口幅データから推定した透水量の比較
	図 8	開口幅の評価方法の違いの概念図
	叉 9	トレーサー移行中の濃度分布と開口幅分布
	図 10	) 累積破過曲線
	図 11	- 一次元理論解によるフィッティング
	🙁 12	2 局所的な破過曲線と亀裂全体の破過曲線の比較

This is a blank page.

### 1.はじめに

高レベル放射性廃棄物地層処分の安全評価などにおける、花崗岩などの結晶質岩を対象とした 亀裂中の水理物質移行特性評価では、地層処分研究開発の第2次取りまとめ 1)でも用いられてい るように、一般に亀裂を平行平板で近似したモデルが用いられる。しかし、実際の亀裂の表面形 状は複雑で、亀裂開口幅も不均質に分布していることから、亀裂開口幅分布の不均質性が透水と 物質移行に与える影響はそれぞれ異なることが知られている。このため、亀裂開口幅が不均質に 分布する亀裂を平行平板で近似する際に用いる水理学的開口幅や物質移行開口幅などのパラメー タを合理的に設定する手法を構築することが課題のひとつとなっている。亀裂開口幅分布の不均 質性の影響についての検討はこれまでにも行われており、理論的な検討として、Silliman<sup>2)</sup>は開口 幅分布が対数正規分布に従う場合について、水理学的開口幅と開口幅の対数値の標準偏差との関 係を整理している。また、実際に測定された開口幅を用いた検討としては、例えば Nicholl et al.<sup>3)</sup> は模様ガラスを貼り合わせて岩石亀裂を模擬した試験体を対象に、透水試験と光学的手法による 高解像度の開口幅測定を行い、得られた開口幅データを用いて局所的には三乗則が成立すること (LCL:Local Cubic Law)を仮定して開口幅から各点の透水量係数を求め、ダルシー則に基づく浸透 流解析を行った結果、透水量は実測値に対して約 1.4 倍であると報告している。また、Konzuk and Bernard 4は石灰岩を対象に人工的に作製した亀裂を用いて、透水試験を実施するとともに、試 験体をスライスすることにより、約 5mm 間隔で計測した開口幅のデータを用いて LCL とダルシ ー則に基づく浸透流解析を行った結果、透水量は実測値に対して 1.75 倍であると報告しているが、 この理由は明らかにされていない。以上のように、LCL が亀裂全体の透水性を過大評価する可能 性が模様ガラスや断片的な開口幅データに基づいた予察的検討により示されているが、岩石亀裂 を対象とした高解像度のデータを用いた例はない。

この様な開口幅分布の不均質性が透水や物質移行に与える影響についての検討を行うためには、 亀裂開口幅分布の正確な測定が求められる。亀裂開口幅分布の測定方法としては、亀裂形状測定 からの開口幅の推定 5、亀裂断面の直接観察 6や、X線 CT、MRI 等の非破壊手法 78など様々な 手法が提案されている。これらのうち亀裂形状からの推定は亀裂形状を正確に測定することがで きるが、亀裂開口幅分布は亀裂を重ね合わせる際のかみ合わせの再現性の精度に依存し、その誤 差は比較的大きい。亀裂断面の直接観察は亀裂をレジン等で固定した後に試験体をスライスや研 磨することにより亀裂を露出し直接測定する手法であり、得られるデータの信頼性は最も高いが、 高い分解能での測定には膨大な費用や時間が掛かる。非破壊手法はトレーサー試験と同一条件で 測定が可能な魅力的な手法であるが、1回の測定で得られるのは亀裂の1断面のデータであり、 三次元空間のデータを得るには多数の測定を繰り返し行う必要があるとともに、数センチメート ルから数十センチメートルスケールの岩石試料の亀裂の開口幅やトレーサー濃度の測定には、ノ イズの影響の排除や測定解像度の向上といったさらなる検討が必要と考えられる。一方、光学的 手法は透明な試験体と染料トレーサーを用いて亀裂を可視化することにより、亀裂開口幅やトレ ーサー濃度分布を測定する手法であるため、岩石試料から亀裂の透明レプリカ試験体を作製する 必要があるが、高解像度で定量的な開口幅データとトレーサー濃度分布を同一条件で取得するこ とができる。

そこで筆者らは、光学的手法による計測システムの整備を行い<sup>9)</sup>、人工割裂により作製した岩 石亀裂から不均質な開口幅分布を有する透明レプリカ試験体を作製し、光学的手法による開口幅 測定と同一条件でトレーサー試験及び透水試験を実施することにより、高い精度で開口幅の空間 分布とトレーサー濃度の空間分布の時間変化を測定し、得られたデータに基づき不均質な亀裂開 口幅分布が透水物質移行特性に与える影響についての検討を行った。また、光学的手法の測定精 度は CCD カメラの性能に依存することから、CCD のノイズが測定結果に与える影響についての 検討を付録にまとめた。

### 2. 測定原理

#### 2.1 基本原理

測定原理についての詳細は既存の報告<sup>9</sup>に譲り、ここではその概要について記す。

光学的な測定手法は透明な試験体と染料トレーサーを用いて亀裂を可視化することにより亀裂 開口幅やトレーサー濃度分布を測定する手法であり、基本的な測定原理は吸光光度法と同様に式 (1)に示す Lambert-Beer の法則を用いている。

$$I = I_0 e^{-\varepsilon_d \cdot c_d \cdot b} \tag{1}$$

ここで、 $I_0$ は入射光強度、Iは透過光強度、 $\epsilon_a$ は染料トレーサーの吸光係数、bは開口幅(液層の 厚さ)、 $c_a$ は染料トレーサーの濃度である。

2.2 開口幅測定

亀裂内を水で満たした場合の透過光強度を Iwater、亀裂内を染料トレーサーで満たした場合の透過光強度を Idye とすると透過光強度の関係は式(2)となる。

$$\ln\left(\frac{I_{dye}}{I_{water}}\right) = -\mathcal{E}_d \cdot \mathcal{C}_d \cdot b \tag{2}$$

ここで、- $\epsilon_d$ は染料の種類により決定され、 $c_d$ は染料濃度であることから、- $\epsilon_d$ ・ $c_d$ は一定である とみなせるため、開口幅が既知の試験体における  $I_{dye} \ge I_{water}$ から- $\epsilon_d$ ・ $c_d$ を算出することができる。 算出した- $\epsilon_d$ ・ $c_d$ の値と  $I_{dye}$ 、 $I_{water}$ から、開口幅分布を求めることができる。

2.3 トレーサー濃度測定

亀裂内を濃度 C<sub>0</sub>の染料トレーサーで満たした透過光強度を I<sub>dye</sub>-c<sub>0</sub>、亀裂内を水で満たした試験 体の亀裂内に染料トレーサーを注入後、時刻 t における透過光強度を I<sub>dye</sub>-ct とすると、時刻 t に おけるトレーサーの正規化濃度は式(3)で示され、トレーサー試験中の各時間における I<sub>dye</sub>-ct から トレーサーの正規化濃度を求めることができる。

$$\frac{c_{t}}{c_{0}} = \ln\left(\frac{I_{dye-c_{t}}}{I_{water}}\right) / \ln\left(\frac{I_{dye-c_{0}}}{I_{water}}\right)$$
(3)

### 3. 試験の概要

### 3.1 光学的測定装置の概要

測定装置の概要を図 1 に示す。測定装置は暗室内に設置したフラット照明(CCS 社製 LED フラット照明) CCD カメラ(DVC 社製 1412AM) データ記録用の PC で構成されている。フ ラット照明の上に透明レプリカ試験体を設置して、CCD カメラにより透過光強度を最大 1392× 1040 ピクセルで 12 ビット(4096 階調)の数値データとして記録する。また、Lambert-Beer の法則は単色光の場合に成立するため、試験に用いる染料トレーサーの吸光特性に合わせたバン ドパスフィルター(中心波長 510nm 半値幅 10nm)を使用することにより、単色光に近い条件 で測定を行う。

3.2 透明レプリカ試験体

試験で使用する透明レプリカ試験体は、一辺 10cm の立方体に整形した稲田花崗岩の中央に割 裂により人工的に作製した亀裂から、型取り用のシリコンと透明エポキシ樹脂によるキャスティ ングにより作製した。図2に今回の検討に用いた透明レプリカ試験体を示す。作製したレプリカ 試験体は、2枚を重ね合わせた後に側面の止水と注排出用の治具を取り付けて、試験を実施する。



## 図1 光学的測定装置の概要図





### 4. 試験結果と考察

#### 4.1 開口幅測定

図3に光学的手法により測定した幾何学的開口幅分布を示す。100mm×100mmの試験体を688 ピクセル×688 ピクセルで測定したため、1 ピクセルの大きさは約0.15mm×0.15mmとなる。図 中の左側に開口幅が大きい領域が連続している領域があるが、全体的には、ランダムに分布して いる傾向にあることが確認できる。得られた開口幅の算術平均値は0.27mmであった。また、垂 直応力を掛けておらず、接触領域はほとんど無いことがわかる。

幾何学的開口幅の頻度分布を図4に示す。開口幅を対数表示にした場合、左右対称となっていることから、今回の試験体の開口幅分布は対数正規分布の特徴を示している。

#### 4.2 亀裂内体積測定

開口幅測定結果の妥当性を検討するために、亀裂内の体積測定を行った。測定方法は、亀裂内 を空気で満たした場合の重量と亀裂内を水で満たした場合の重量差から求めた。その結果、亀裂 内の体積は 2.9cm<sup>3</sup>であった。試験体のサイズが 100mm×100mm であることから、亀裂内の体 積測定から求められる平均開口幅は 0.29mm となり、光学的手法により求めた開口幅の平均とほ ぼ等しい値となった。

4.3 透水試験方法

図 5 に透水試験方法の概要を示す。透水試験は、一定の動水勾配の条件下で亀裂を透過する単 位時間当たりの透水量を電子天秤で測定することにより実施した。図 6 に透水試験結果を示す。 水頭差と透水量はほぼ直線関係となっており、ダルシー則を満たしていると考えられる。なお、 同図には平均的なレイノルズ数 Re も併せて示している。厳密にダルシー則が成立するのは、レ イノルズ数が1以下とされており、レイノルズ数が1より大きくなると慣性の影響により、透水 量が減少する傾向にあることが知られている。今回の試験ケースでのレイノルズ数の範囲は約0.8 から 2.9 であり、厳密にダルシー則が成立する範囲を超えているが、水頭差と透水量の関係は直 線関係となっていることから、慣性による影響は大きくないといえる。



## 図 3 幾何学的開口幅分布測定結果



## 図4 幾何学的開口幅の頻度分布



図 5 透水試験方法概念図



## 図 6 透水試験結果

4.4 亀裂の透水特性評価

ダルシー則により透水量は式(4)により算出することできる。

$$Q = K \cdot A\left(\frac{\Delta h}{L}\right) \tag{4}$$

ここで、Qは透水量、Kは透水係数、Aは断面積、 hは水頭差、Lは移行経路長である。

亀裂を対象とした場合の透水係数 K は式(5)となる。また、断面積 A は式(6)で表せる。

$$K = \frac{b^2 \cdot \rho \cdot g}{12 \cdot \mu}$$
(5)
$$A = b \cdot W$$
(6)

ここで、bは開口幅、 $\rho$ は密度、gは重力加速度、 $\mu$ は粘性係数、Wは亀裂幅である。

式(4)、(5)、(6)より、(7)式が得られる。

$$Q = \frac{b^3 \cdot \rho \cdot g}{12 \cdot \mu} \cdot W\left(\frac{\Delta h}{L}\right) \tag{7}$$

式(7)より、透水量は亀裂開口幅の3乗に比例することから、一般に三乗則と呼ばれている。ここで、 $\frac{b^3 \cdot \rho \cdot g}{12 \cdot \mu}$ は透水量係数と呼ばれており、亀裂を対象とした透水量の評価に用いられる。 また、式(7)を開口幅について整理すると、式(8)となる。

$$b = \left(\frac{Q \cdot 12 \cdot \mu \cdot L}{\rho \cdot g \cdot W \cdot \Delta h}\right)^{\frac{1}{3}}$$
(8)

式(8)から算出される開口幅 b を水理学的開口幅 bh と呼ぶ。式(8)より、透水試験結果から求め られる水理学的開口幅 bh は 0.20mm となった。また、透水量係数は 8.11 × 10<sup>-7</sup>m<sup>2</sup>/s となった。 4.5 開口幅データによる透水特性の推定

亀裂の開口幅データを用いて、亀裂の透水特性を推定する方法には様々な方法が提案されてい る。接触領域が無く、開口幅分布が対数正規分布に従い、空間的にランダムに分布している場合 には、水理学的開口幅は幾何平均と等しくなるとされている<sup>10</sup>。また、開口幅分布の統計値から 水理学的開口幅を算出する方法が提案されており、Silliman<sup>2</sup>は開口幅分布が対数正規分布に従い、 空間的にランダムに分布している場合には、水理学的開口幅 bh が式(9)で求められるとしている。

 $b_h = b_a \cdot \exp\left(-\sigma_b^2 / 2\right) \tag{9}$ 

ここで、baは開口幅の平均値、のbは開口幅の対数値の標準偏差である。

一方、数値解析による手法としては、局所的には三乗則が成立すること(LCL:Local Cubic Law) を仮定して開口幅から各点の透水量係数を求めることにより、ダルシー則に基づく有限要素法な どの数値解析を行う手法が一般的に行われている。

幾何平均や Silliman の式により水理学的開口幅を推定するためには、亀裂開口幅分布が対数正 規分布に従っている必要があるが、開口幅分布は図4に示すように、対数正規分布に近い分布と なっていることから、幾何平均や Silliman の式により水理学的開口幅を推定可能であると考えら れる。このため、幾何平均、Silliman の式による値及び LCL に基づく透水量係数分布を用いた2 次元浸透流解析による結果と透水試験結果の比較を行った。

水理学的開口幅の推定値の算出結果を表 1 に示す。透水試験から求められた水理学的開口幅と これら 3 つの結果を比較すると、幾何平均、Silliman の式による値及び LCL に基づく浸透流解 析から求められた透水量から算出した水理学的開口幅は、ほぼ等しい値となっているが、試験で 求められた水理学的開口幅と比較すると約 1.2 倍程度過大評価されている。透水量での比較を図 7 に示す。透水試験結果と比較して、約 1.6 倍から 1.8 倍過大評価されている。

この様な透水試験結果と解析結果の乖離については、これまでに報告されている結果<sup>3),4)</sup>と整合 的である。しかしながら既往の報告<sup>3),4)</sup>は、試験体が岩石亀裂ではなく模様ガラスであったり、試 験体は岩石亀裂であるが解像度の低い開口幅データを使用しているため測定データそのものに問 題がある可能性が考えられる。光学的手法による高解像度で定量的なデータを用いた検討におい ても同様の結果が得られたことから、開口幅分布を用いた透水量の推定には未だに課題が残され ているといえる。透水試験結果と解析結果の乖離については、今後の更なる検討が必要であると 考えられるが、光学的手法による高解像度で定量的なデータは、試験結果との乖離を解明する為 に有用であると考えられる。

透水試験結果と解析結果が乖離する原因として、亀裂形状の3次元的な凹凸の影響が考えられ る。例えば、3次元的な流れにより移行経路長の増加が考えられる。また、光学的手法による亀 裂開口幅測定では、図8に示す Vertical Aperture を評価しているが、実際に透水特性に寄与する 局所的な開口幅の量は Perpendicular Aperture に近いと考えられる。亀裂形状と亀裂開口幅を同 条件で高精度に測定することが困難であることや、亀裂形状の3次元的な凹凸の影響を考慮した 数値解析も困難である。しかしながら、透水試験結果と解析結果が乖離する原因を検討するため、 3次元的な亀裂形状が透水特性に与える影響の検討が必要である。

## 表 1 開口幅比較

	開口幅(mm)	開口幅比**
透水試験から求めた水理学的開口幅b <sub>h</sub>	0.200	1.00
開口幅の幾何平均	0.239	1.19
Sillimanによる式(9)から求めた値	0.245	1.22
LCLによる解析から求めた水理学的開口幅b <sub>h</sub> *	0.234	1.17

\*解析による透水量から三乗則に基づき算出した

\*\*透水試験による水理学的開口幅を1とした場合の比



図7 透水試験結果と開口幅データから推定した透水量の比較



4.6 トレーサー試験方法

トレーサー試験は定流量ポンプを用いた流量一定条件で行った。染料の注入には脈動が無く、 微小流量での精度が高いダブルプランジャーポンプ(協和精密株式会社 KHP-011 最小流量 0.1ml/min)を使用している。

トレーサー試験は、亀裂内を水で満たした状態の試験体に染料トレーサー溶液を定流量ポンプ を用いて 1.0ml/min の一定流量で透水試験と同じ方向に注入する方法で行った。また、データの 取得はトレーサー注入開始から光学的手法により 7 秒間隔で行った。なお、この条件でのレイノ ルズ数は 0.41 である。

4.7 トレーサー試験結果

図 9 に亀裂内を移行中のトレーサー濃度分布と開口幅分布を示す。開口幅測定と同じ解像度で 亀裂内のトレーサー濃度分布が定量的に測定できていることがわかる。また、70 秒後、105 秒後 には左側に選択的な流れが見られるが、これは図の左側に流れ方向に沿った開口幅の大きな領域 が連続しているためであると考えられる。

## JAEA-Research 2008-067



図9 トレーサー移行中の濃度分布と開口幅分布

4.8 物質移行特性評価

4.8.1 破過曲線の算出

破過曲線を求めるには、亀裂から排出されたトレーサー濃度の時間変化を測定するのが一般 的であるが、亀裂内の体積に比べて排出ポート内の体積が大きい場合、排出ポート内体積の影響によりトレーサーの分散効果や移行時間が過大評価される傾向にあり、特に小さな試験体や 開口幅が小さい場合には影響が大きい。一方、光学的手法は、亀裂内のトレーサーを直接測定 して求めるため、これらの影響を受けていない破過曲線を求めることができる。

破過曲線は一般に排出されたトレーサー量の時間変化から求めるが、光学的手法では、任意の観測点におけるトレーサーの濃度及を測定することができるが、任意の観測点における透水 量を求めることはできないことから、亀裂の排出側での濃度変化から、直接破過曲線を算出す ることはできない。しかし、光学的手法では亀裂内の各点の亀裂開口幅とトレーサー濃度から 亀裂内に存在するトレーサーの総量を求めることができるため、瞬時に一定量のトレーサー (M<sub>0</sub>)を亀裂内に注入し、亀裂内に存在するトレーサー量(M)の時間変化を測定することにより破 過曲線を求めた。ここで、亀裂から排出されたトレーサー量は M<sub>0</sub>-M となることから M<sub>0</sub> で正 規化した(M<sub>0</sub>-M)/M<sub>0</sub>の時間変化から破過曲線を算出した。

図 10 に累積破過曲線を示す。累積破過曲線には 100 秒過ぎあたりに停滞域が見られる。こ れは、図 9 に示されるように、亀裂の左側に開口幅が大きな領域が連続しているため、そこが チャンネル流れとなっており、チャンネル部を通過したトレーサーが排出側に到達してからそ の他の領域を透過したトレーサーが排出されるまでに時間差が生じたためであると考えられる。

4.8.2 マスバランス開口幅

亀裂の物質移行特性を表すパラメータとして、マスバランス開口幅がある。マスバランス開 口幅 bm は式(10)で表される。

$$b_m = \frac{Q \cdot t}{L \cdot W} \tag{10}$$

ここで、Qは透水量、tはトレーサーの平均移行時間、Lは移行経路長、Wは亀裂幅である。

平均移行時間 t の算出方法として、トレーサーの濃度が 50%に到達した時間 t50 が多く用い られているが、Moreno et al.<sup>10</sup>は Mean Residence Time として以下の式を提案している。

Mean Residence Time = 
$$\int_0^\infty \frac{C_0 - C_t}{C_0} dt$$
(11)

ここで、C<sub>0</sub>は注入したトレーサーの濃度である。

式(11)より、Mean Residence Time は図 10 の破過曲線における斜線の領域の面積に相当する。図 10 の斜線の領域の面積はトレーサーが破過する時間の平均値を表している。

図 10の累積破過曲線から求めた t50 と Mean Residence Time はそれぞれ 174 秒と 162 秒と

なり、マスバランス開口幅はそれぞれ 0.29mm と 0.27mm となった。今回のケースでは亀裂全 面が物質移行に寄与していることから両者にあまり違いは見られないが、チャンネル流れのよ うに亀裂内の流れの不均質性が顕著な場合 Mean Residence Time がt50に比べて大きくなる傾 向になることが知られている。

今回のケースでは、Mean Residence Time により求めた平均移行時間から場算出した亀裂内 体積は、光学的手法で算出した開口幅の算術平均とほぼ等しくなることから、トレーサー試験 結果から推定した亀裂内の体積の妥当性を示すことができた。

4.8.3 透水量係数と物質移行に関する開口幅の関係

第2次取りまとめでは、釜石における原位置トレーサー試験の結果から得られた透水量係数 Tと物質移行に関する開口幅 bmの関係は bm=c Tの関係の経験則を用いている。しかしなが らその不確実性はおおきく、cの値は1から10の範囲に分布するとした感度解析を行っている。 今回の試験結果をこの経験則に適用した場合に算出されるcは0.11となり、釜石における原位 置試験の結果よりもかなり小さな値となっている。その一方で、今回の試験結果から求められ る bm は三乗則に基づく開口幅に近い値となっている。これは、今回室内試験で使用した試験体 は人工亀裂から作製したレプリカであり、亀裂全面が物質移行に寄与していることから、比較 的一様な流れであるためであると考えられる。これに対して原位置試験では、天然の亀裂を対 象としていることから、亀裂面形状や亀裂開口幅分布がより複雑であり、それに伴いチャンネ ル流れが卓越して流路も複雑になっていることから、c の値の不確実性が大きく三乗則に基づ く開口幅より大きなcの値として評価されていると考えられる。



図 10 累積破過曲線

4.8.4 **亀裂内の分散特性** 

分散の程度を示すパラメータとして分散長が用いられている。このため、破過曲線を一次元 移流分散の理論解<sup>11)</sup>にフィッティングすることにより分散長を求めた。一次元移流分散の理論 解とのフィッティングには、流速と分散長の2つのパラメータを同定する必要があるが、今回 は流速については Mean Residence Time から算出した流速を用いて、分散長のみをフィッティ ングにより求めた。図11に破過曲線と分散長をフィッティングした理論解を示す。得られた分 散長は0.98cm となり、移行距離の約1/10となった。この値は一般的な単一亀裂内での分散長 と整合的である。しかし、今回のように停滞域がある破過曲線を一次元移流分散の理論解にフ ィッティングした単一の分散長で表現することは難しいと考えられる。

亀裂全体での分散は比較的大きいが、図9に示す亀裂内の濃度分布からもわかるように、トレーサーの移流フロントでの濃度勾配は比較的シャープであることがわかる。このため、微小な領域での分散効果を把握するために、図9に示す排出側における任意の観測領域(A、B、C)における1ピクセルでのトレーサー濃度の変化を破過曲線として求めた。ここでの破過曲線は観測領域における正規化濃度の時間変化であり、トレーサーの移行量ではない。微小な観測領域ではトレーサー濃度の立ち上がりはシャープであり、破過曲線に一次元移流分散の理論解をフィッティングして求めた分散長は非常に短く、移行距離の約1/100となった。このことから、各観測領域に到達したトレーサーはある1つの経路を移行してきたと仮定すると、個々の経路における開口幅分布の不均質性に起因する分散効果は相対的に小さく、経路毎の流速の違いが主要な分散の要因であると考えられる。



![](_page_26_Figure_2.jpeg)

![](_page_26_Figure_3.jpeg)

図 12 局所的な破過曲線と亀裂全体の破過曲線の比較

### 5. まとめ

本研究では岩石試料を型として作製した透明レプリカ試験体を対象に、光学的手法による亀裂 開口幅測定と亀裂内物質移行の測定を行い、亀裂開口幅分布の不均質性が物質移行に与える影響 についての検討を行った。今回の検討で得られた知見を以下に示す。

- ・光学的手法により、高解像度の開口幅データ及びトレーサー濃度分布データを取得することができた。
- ・光学的手法により得られた開口幅データを用いて透水量の比較を行った結果、統計データから 推定される透水量や解析による透水量は、透水試験で得られた透水量の 1.6 から 1.8 倍となっ た。この試験結果と解析結果の乖離については、これまでに報告されている研究例と整合的で ある。
- ・トレーサーの平均移行時間から算出されるマスバランス開口幅は、光学的手法により求められ た開口幅の算術平均値とほぼ等しいことから、トレーサー試験結果から推定した亀裂内の体積 の妥当性を示すことができた。
- ・今回の試験条件において、微小な領域での分散長は移行経路長の約 1/100 程度であるが、亀裂 全面での分散長は移行経路長の約 1/10 となっており、このことから、個々の経路での分散効果 は相対的に小さく、経路毎の流速の違いが分散の主要な要因であることが確認できた。
- ・透水量係数と物質移行に関する開口幅の関係における比例定数 c の値は 0.11 となり、釜石における原位置試験よりもかなり小さな値となった。これは、天然の亀裂は亀裂面形状や亀裂開口幅分布が複雑であり、それに伴いチャンネル流れが卓越しているのに対して、今回の試験結果は亀裂全面が物質移行に寄与していることから、比較的一様な平行平板に近い流れであるためと考えられる。

今回の検討では、1 ケースのデータを用いての評価であり、今後更なる検討を行うためには、 複数の試験ケースでの評価を行う必要がある。また、今後は3次元的な亀裂形状の影響を定量的 に評価した上で、合理的に2次元や1次元へ近似を行う際に用いるパラメータの妥当性を検討す る必要がある。これらの検討結果は、1次元平行平板モデルの信頼性向上に資するものである。

### 参考文献

- 1) 核燃料サイクル開発機構:わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地 層処分研究開発第2次取りまとめ-分冊3「地層処分システムの安全評価」, JNC TN1400 99 023, (1999)
- 2) Silliman, S. E. : "An Interpretation of the Difference Between Aperture Estimates Derived From Hydraulic and Tracer Tests in a Single Fracture", WATER RESOURCES RESEARCH, VOL.25, NO.10, pp.2275-2283, (1989)
- 3) Nicholl, M. J., H. Rajaram, R. J. Glass, and R. Detwiler : "Saturated flow in a single fracture: Evaluation of the Reynolds equation in measured aperture fields", WATER RESOURCES RESEARCH, VOL.35, NO.11, pp.3361-3373, (1999)
- 4) Konzuk, J. S., and B. H. Kueper : Evaluation of cubic law based models describing single-phase flow through a rough-walled fracture", WATER RESOURCES RESEARCH, VOL.40, W02402, (2004)
- 5) 木村 強,江崎 哲郎: "岩盤不連続面の凹凸および開口幅の特徴と水理学的性質",応用地質, 第 33 巻第 2 号, pp.61-70(1992)
- 6) E.Hakami : "Aperture Measurements and Flow Experiments on a Single Natural Fracture", International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, Vol 33, pp.395-404 (1996)
- 7) R.A Johns, et al. : "Nondestructive measurements of fracture aperture in crystalline rock cores using X-ray computed tomography", Journal of Geophysical Research, 98(B2), pp.1889-1900, (2003)
- 8) A.A. Keller : "Single and Multiphase Flow and Transport in Fractured Porous Media", Ph.D dissertation, Stanford University, (1996)
- 9) 佐藤 久,肖俊,澤田 淳: "光学的手法を用いた亀裂開口幅測定及び亀裂内濃度分布測定手法 の開発", JAEA-Research 2007-006, (2007)
- 10)Moreno, L., Y. W. Tsang, C. F. Tsang, F.V. Hale, and I. Neretnieks : "Flow and Tracer Transport in a Single Fracture": A Stochastic Model and Tts Relation to Some Field Observations, WATER RESOURCES RESEARCH, VOL.24, NO.12, pp.2033-2048, (1988)
- 11)Ogata, A., R. B. Banks : "A solution of difference equation of longitudinal dispersion in porous media", Geological survey professional, pp.411-A, (1961)

### 付録

既存の報告(本文の参考文献(9))において、光学的手法による亀裂開口幅測定及び亀裂内濃度 分布測定の測定精度についての確認を行っている。この中で、CCDのノイズについては、ノイズ を低減するためにスタッキング(画像の平均化)を行っているが、その定量的な評価までは行っ ていなかった。このため、CCDのノイズが測定精度に与える影響についての定量的な評価を行っ た。

### 付録1.CCDのノイズについて

付録 1.1 ノイズの種類

CCD(Charge Coupled Device) は固体撮像素子のひとつであり、フォトダイオードで光を電荷 に変えることにより光の強度を測定する。CCD は他の撮像素子に比べて相対的に感度が高く、ノ イズが少ないという特徴を持つが、測定データには以下のノイズが含まれている。

・暗電流ノイズ

・読み出しノイズ

・ショットノイズ

暗電流ノイズは露光しない状態でも、時間に比例して電荷がフォトダイオードに蓄積されるこ とにより発生するノイズであり、温度が高いほど大きくなる。また、暗電流ノイズは個々のピク セルを構成しているフォトダイオードの性能に依存するため、その出現は固定パターンとして現 れる。

読み出しノイズは電気回路に起因するノイズであり、露光時間、光量、温度の影響は受けずに、 撮影毎に発生し、出現する空間分布はランダムである。

ショットノイズはフォトダイオードで光を電荷に換える時に発生するノイズであり、露光時間、 温度の影響は受けずに光量の平方根に比例し、出現する空間分布はランダムである。

暗電流ノイズの評価は、照明光のない状態での撮影を行い、撮影画像にデータが無ければ、影響が無いと言える。また、ノイズが存在する場合には、差分を取ることによりキャンセルすることができる。

読み出しノイズとショットノイズについては、出現する空間分布がランダムであることから、 スタッキングを行うことにより、ノイズを低減することができる。

付録 1.2 暗電流ノイズの評価

暗電流ノイズの影響を確認するために、照明をつけている場合と同じ撮影条件(露光時間)で、 照明を消して撮影を行った。その結果、データは全て0でありこの撮影条件では、暗電流ノイズ の影響を受けていないことを確認した。 付録 1.3 スタッキングによるノイズの低減

ノイズの影響は透過光強度のばらつきとして評価できることから、ノイズの定量的な評価には 透過光強度の標準偏差を用いる。

スタッキングによるノイズ低減効果を確認するために 100 枚の連続画像を撮影することにより、 同ーピクセルでの透過光強度を 100 個抽出し、その標準偏差を求めた。ここで、透過光強度の平 均値は CCD の最大階調数 4096 に対して 3655 である。なお、画像の平均化は撮影ソフトウェア の機能を利用し、2、4、8、16、25、36、49、64、81、100 枚での平均化画像を取得した。なお、 撮影ソフトウェアでは 100 枚までの平均化を自動で行うことができ、それ以上の平均化を行うた めには、手動で行う必要があるため、今回の検討では最大の平均化枚数を 100 枚としている。

付録図 1 に画像の平均化枚数と透過光強度の標準偏差の関係を示す。平均化枚数が増えるにしたがい透過光強度の標準偏差は小さくなっており、100 枚平均では平均化無しの場合と比較して約 1/10 に低減していることが分かる。このことから、CCD のノイズ低減にスタッキングが有効であることが確認できた。

付録 1.4 ノイズの透過光強度依存性

ショットノイズは露光量(透過光強度)の平方根に比例することから、ノイズが開口幅測定及 びトレーサー濃度測定に与える影響を評価する上で、露光量とノイズの関係を明らかにする必要 がある。そこで、開口幅を連続的に変化させることにより、透過光強度を連続的に変化させるこ とができる楔状亀裂試験体を作製した。付録図2に楔状亀裂試験体の概要を示す。楔状亀裂試験 体は、2枚のガラス板の間にステンレス製のスペーサーをはさむことにより作製しており、開口 幅が0mmからスペーサーの厚さである2.42mmまで連続的に変化している。

付録図 3 に楔状亀裂試験体を用いて測定した、100 枚平均画像における透過光強度と透過光強度の標準偏差の関係を示す。若干のばらつきはあるが、透過光強度の標準偏差は透過光強度が大きくなるに従い大きくなっていることがわかる。ショットノイズは露光量の平方根に比例することから、透過光強度を平方根としたものを付録図 4 に示す。透過光強度の平方根と透過光強度の標準偏差は比例関係となっていることから、透過光強度の増加に対する透過光強度の標準偏差の増加の影響はショットノイズの影響であると考えられる。これらの結果から、透過光強度の標準偏差を σ、透過光強度を I とすると、近似曲線は付録式(1)となる。

 $\sigma = 2.76 \times 10^{-2} \times I^{(1/2)} + 3.72 \times 10^{-1}$ 

付録式(1)

ショットノイズは透過光強度の平方根に比例し、読み出しノイズは透過光強度に関係なく一定 の割合で発生することから、付録式(1)の右項の第1項がショットノイズに相当し、第2項が読み 出しノイズに相当するものであると考えられる。今後のノイズ評価においては、付録式(1)を用い て求めた透過光強度の標準偏差を使用する。

![](_page_31_Figure_1.jpeg)

付録図1 平均化枚数と透過光強度の標準偏差の関係

![](_page_31_Figure_3.jpeg)

付録図2 楔状亀裂試験体概要

![](_page_32_Figure_1.jpeg)

付録図4 透過光強度の平方根と透過光強度の標準偏差の関係 (100 枚平均)

## 付録2.ノイズが試験結果に与える影響

付録 2.1 ノイズが開口幅測定に与える影響

Lambert-Beerの法則により、透過光強度と開口幅の関係は付録式(2)となる。亀裂内をトレー サーで満たした場合の透過光強度 Idye にノイズによる σ の透過光強度の増加があった場合に評価 される開口幅を b'とすると、透過光強度と開口幅の関係は付録式(3)となる。

$$\ln\left(\frac{I_{dye}}{I_{water}}\right) = -\varepsilon_d \cdot c_d \cdot b \tag{figst(2)}$$

$$\ln\left(\frac{I_{dye} + \sigma}{I_{water}}\right) = -\varepsilon_d \cdot c_d \cdot b'$$
 (†録式(3)

付録式(2)、付録式(3)を開口幅についてまとめると付録式(4)となる。

付録式(1)から求めた透過光強度の標準偏差 σ と、付録図 2 に示す楔状亀裂試験体を用いて算出 した透過光強度比と開口幅の比例係数から、σ の透過光強度の増加が開口幅測定に与える影響に ついて検討を行った。

付録図 5 に σ の透過光強度の増加による開口幅の変化量(b-b')を示す。開口幅が大きい領域ほど 開口幅の変化は大きくなっていることが分かる。

本報告書で使用したレプリカ試験体の平均開口幅が 2.7×10<sup>-1</sup>mm であるのに対して、 σ の透過 光強度の増加による開口幅の変化量は 6.09×10<sup>-4</sup>mm であることから、ノイズによる開口幅の変 化量は測定対象としている亀裂開口幅に対して十分に小さいといえる。

![](_page_34_Figure_1.jpeg)

## 付録図5 の透過光強度の増加による開口幅の変化量

付録 2.2 ノイズがトレーサー濃度測定に与える影響

付録 2.2.1 正規化濃度の算出

亀裂内をトレーサーで満たした場合における透過光強度 Idye にノイズによる σ の増加があった場合に評価されるトレーサー濃度を c'a とすると、透過光強度とトレーサー濃度の関係は付録 式(5)となる。

$$\ln\left(\frac{I_{dye} + \sigma}{I_{water}}\right) = -\varepsilon_d \cdot c'_d \cdot b$$
 (†録式(5)

付録式(2)、付録式(5)より、ノイズにより影響を受けたトレーサーの正規化濃度は付録式(6)となる。

<i>c</i> ′ <sub>4</sub>	$\ln\left(\frac{I_{dye} + \sigma}{I_{water}}\right)$	
$\frac{d}{c_d} =$	$= \frac{1}{\ln\left(\frac{I_{dye}}{I_{dye}}\right)}$	付録式(6)
	$(I_{water})$	

付録 2.2.2 楔状亀裂を用いた検討

付録図 6 に楔状亀裂試験体の各平均化枚数におけるトレーサーの正規化濃度測定結果を示す。 一定濃度のトレーサーを注入していることから、正規化濃度は全て1となるはずであるが、ノ イズの影響により、正規化濃度にばらつきが生じている。図より、平均化枚数が多くなるほど トレーサーの正規化濃度のばらつきが小さくなっているのが分かる。また、開口幅が小さい領 域において、トレーサーの正規化濃度のばらつきが大きくなっていることが分かる。これは、 開口幅の小さい領域において、亀裂内を水で満たした透過光強度と亀裂内をトレーサーで満た した透過光強度の差が小さくなるため、ノイズが相対的に大きく影響するためである。

付録図 7 に楔状亀裂試験体の各平均化枚数における開口幅とトレーサーの正規化濃度の標準偏差の関係を示す。平均化枚数が増えるに従いトレーサーの正規化濃度の標準偏差が小さくなっていることが分かる。

付録 2.2.3 ノイズがトレーサーの正規化濃度に与える影響の計算値と実測値の比較

付録図8に付録式(1)で求められるσの値を付録式(6)に入力した場合に算出される正規化濃度 を示す。図より、開口幅の小さい領域ではノイズの影響を強く受けていることが分かる。

付録図9にトレーサーの正規化濃度の基準値である1と付録式(6)で計算されるトレーサーの 正規化濃度の差と、100枚平均画像でのトレーサー濃度の標準偏差の実測値と開口幅の関係を 示す。両者はほぼ一致していることから、トレーサーの正規化濃度のばらつきの主な要因は CCDのノイズに起因するものであることが確認できた。

### JAEA-Research 2008-067

![](_page_36_Figure_1.jpeg)

## 付録図6 各平均化枚数における楔状亀裂の 正規化濃度測定結果

![](_page_37_Figure_1.jpeg)

付録図7 平均化枚数とトレーサーの規格化濃度の 標準偏差の関係

![](_page_38_Figure_1.jpeg)

![](_page_38_Figure_2.jpeg)

付録図 9 の透過光強度の増加が正規化濃度に与える 影響と正規化濃度の標準偏差の関係

## 付録3.まとめ

楔状亀裂試験体を用いて、ノイズが開口幅測定及びトレーサー濃度測定に与える影響を検討した。その結果以下の結論が得られた。

- ・ノイズをその発生原因に応じて分類することにより、ノイズと透過光強度の関係を明らかにし た。
- ・100 枚の画像を平均化することによりノイズを約 1/10 に低減できることを確認した。
- ・開口幅測定において、平均化枚数100枚でのノイズに起因した誤差はレプリカ試験体の平均開 口幅に対して十分小さな値であることを確認した。
- ・楔状亀裂内をトレーサーで満たした場合における、測定値と計算値はほぼ一致したことから、 測定されたトレーサー濃度のばらつきの主な要因は CCD のノイズに起因するものであること が確認できた。

\_\_\_\_ 

表1. SI 基本単位

甘木昌	SI 基本]	単位		
本个里	名称	記号		
長さ	メートル	m		
質 量	キログラム	kg		
時 間	秒	s		
電 流	アンペア	А		
熱力学温度	ケルビン	K		
物質量	モル	mol		
光 度	カンデラ	cd		

和辛量	SI 基本単位	
和卫星	名称	記号
面積	平方メートル	m <sup>2</sup>
体積	立法メートル	m <sup>3</sup>
速 さ , 速 度	メートル毎秒	m/s
加 速 度	メートル毎秒毎秒	$m/s^2$
波 数	毎メートル	m-1
密度 (質量密度)	キログラム毎立法メートル	kg/m <sup>3</sup>
質量体積 (比体積)	立法メートル毎キログラム	m <sup>3</sup> /kg
電流密度	アンペア毎平方メートル	$A/m^2$
磁界の強さ	アンペア毎メートル	A/m
<ul><li>(物質量の)濃度</li></ul>	モル毎立方メートル	mol/m <sup>3</sup>
輝 度	カンデラ毎平方メートル	$cd/m^2$
屈 折 率	(数の) 1	1

表2. 基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

#	_	OT	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	<b>HH</b>	÷T.
77	5		122	HH.	34
-48	•	01	144	June .	

衣 0. 51 佞與硙						
乗数	接頭語		記号	乗数	接頭語	記号
$10^{24}$	Э	タ	Y	$10^{-1}$	デシ	d
$10^{21}$	ゼ	タ	Z	$10^{-2}$	センチ	с
$10^{18}$	エク	サ	Е	$10^{-3}$	ミリ	m
$10^{15}$	$\sim$	タ	Р	$10^{-6}$	マイクロ	μ
$10^{12}$	テ	ラ	Т	$10^{-9}$	ナノ	n
$10^{9}$	ギ	ガ	G	$10^{-12}$	ピコ	р
$10^{6}$	メ	ガ	М	$10^{-15}$	フェムト	f
$10^{3}$	キ		k	$10^{-18}$	アト	а
$10^{2}$	ヘク	ŀ	h	$10^{-21}$	ゼプト	Z
$10^{1}$	デ	力	da	$10^{-24}$	ヨクト	у

#### 表3. 固有の名称とその独自の記号で表されるSI組立単位

如去出た

組立量名称記号他のSI単位による 表し方SI基本単位による 表し方平面角ラジアン(a) ステラジアン(a)rad $m \cdot m^{-1}=1^{(b)}$ カステラジアン(a) カ $sr^{(c)}$ $m^{2} \cdot m^{2}=1^{(b)}$ カニュートンN $m \cdot kg \cdot s^{-2}$ カニュートンN $m \cdot kg \cdot s^{-2}$ エネルギー、仕事、熱量ジュールJN・mボ水NN電荷、電気量ク-方<ボルV水素M小オ2マネルギー、仕事、熱量ジュールJSA電荷、電気量ク-ボルV酸J/s電位差(電E)、転電力ボルVW/A $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 静<電容量気抵ガ-ムロンダクタンススズスKボレインダクタンスママボNNNボアボNNNボNNNボNボNボNボNボNボNボNボNボNボNボNボNボNボNボNボNボN </th <th></th> <th colspan="5">51 府立中世</th>		51 府立中世				
平         面         角         ジ ア ン (a)         rad         rad           立         体         角         ステラジアン (a)         sr (c)         m · m · m · 1 = 1 (b)           周         波         数         ハ ツ         Hz         s · m · m · 1 = 1 (b)           周         波         数         ハ ツ         Hz         s · m · m · m · 1 = 1 (b)           方         ニュートン         N         m · kg · s · 2         m · kg · s · 2           方         ニュートン         N         m · kg · s · 2           正<率	組立量	名称	記号	他のSI単位による	SI基本単位による	
平面角ラジアン <sup>(a)</sup> rad sr <sup>(c)</sup> m·m <sup>-1</sup> =1 <sup>(b)</sup> 立体角ステラジアン <sup>(a)</sup> sr <sup>(c)</sup> sr <sup>(c)</sup> 周波数へルツHz       n <sup>-1</sup> ·kg·s <sup>-2</sup> カ       ニュートンN         圧力, 応力パスカル       Pa         パペスカル       N <sup>-1</sup> ·kg·s <sup>-2</sup> エネルギー, 仕事, 熱量ジュール       J         工率, 放射束ワット       W         電気量クーロン       S·A         電位差(電圧),起電力ボルト       V         酸       N <sup>-1</sup> ·kg·s <sup>-3-2</sup> 電位差(電圧),起電力ボルト       V         酸       V/A         m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-3</sup> ·A <sup>-1</sup> 市電気量ク       C/V         電位差(電圧),起電力ボル       V/A         m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-3</sup> ·A <sup>-1</sup> 電位差(電圧),       シーズシス         S       A/V         m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-3</sup> ·A <sup>-1</sup> 市電気量ク       - ロン         電気振力       ル         マラア       F         C/V       m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-3</sup> ·A <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-3</sup> ·A <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-2</sup> ·kg <sup>-1</sup> ·s <sup>3</sup> ·A <sup>2</sup> w       Wb         V       W         w/a       res <sup>-2</sup> ·kg <sup>-1</sup> ·s <sup>3</sup> ·A <sup>2</sup> w       r       Wb/m <sup>2</sup> w       r       V         W </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>衣し刀</td> <td>衣し方</td>				衣し刀	衣し方	
立体角       ステラジアン <sup>(a)</sup> sr <sup>(c)</sup> $m^2 \cdot m^{-2} = 1^{(b)}$ 周       波数       ハ ツ       Hz $s^{-1}$ 方       ニュートン       N $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$ 正カ, 応カ, パスカル       Pa       N/m <sup>2</sup> $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$ エネルギー, 仕事, 熱量       ジュール       J       N * m $m^{-2} \cdot kg \cdot s^{-3}$ 電荷, 電気量       クーロン       C       s · A         電位差(電圧), 起電力ボルト       V       W/A $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 静電       客       量ファラド       F       C/V $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^{4} \cdot A^{2}$ 電位差(電圧), 起電力ボルト       V       W/A $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 静電       電客       量ファラド       F       C/V $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^{4} \cdot A^{2}$ 電位差(電圧), シーメンジワメスジーメンス       S       A/V $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 電な       東ウェーバ       Wb       V · s $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 電磁       東ウェージンス       ス       A/V $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ インダクタンス       ス       フ       T       m <sup>2</sup> · kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}         インダクタンス       マンリー       H       Wb/M $m^{2} \cdot s^{-2$	平 面 角	ラジアン <sup>(a)</sup>	rad		$m \cdot m^{-1} = 1^{(b)}$	
加       第       第       第       1       1       1       1         周       波       数       ハ $\nu$ N       N       1	立 休 角	フテラジアン(a)	(c)		m <sup>2</sup> m <sup>-2</sup> -1 (b)	
周       波       致       ハ $\nu$ $\gamma$ HZ       s <sup>-1</sup> カ       ニュートン       N       m <sup>-1</sup> kg * s <sup>-2</sup> m <sup>-1</sup> kg * s <sup>-2</sup> エネルギー, 仕事, 熱量       ジュール       J       N・m       m <sup>-1</sup> kg * s <sup>-2</sup> 工 率, 放射       東ワ $\nu$ N       m <sup>-1</sup> kg * s <sup>-2</sup> 電 売       電気       量 $\rho$ $- \nu$ Z         電位差(電圧), 起電力ボ $\nu$ $V$ $N/m^2$ $m^{-1} kg * s^{-2}$ 電位差(電圧), 起電力ボ $\nu$ $V$ $M/m$ $m^2 \cdot kg * s^{-3} + A^2$ 電位差(電圧), 起電力ボ $\nu$ $V$ $M/m$ $m^2 \cdot kg * s^{-3} + A^2$ 電位差(電圧), 起電力 $\nu$ $V$ $M/m$ $m^2 \cdot kg * s^{-3} + A^2$ 電位       気       抵 $\pi$ $- \Delta$ $\Omega$ 電位       気       抵 $\pi$ $- \Delta$ $\Omega$ 電位       気       抵 $\pi$ $ \pi$ $\Omega$ 電位       気       抵 $\pi$ $\pi$ $m^2 \cdot kg * s^{-2} \cdot A^{-1}$ 電       気 $\pi$ $\nu$ $\pi$ $m^2 \cdot kg * s^{-2} \cdot A^{-2}$ 酸       東			SI		-1 -1	
力       ニュートン       N       m・kg・s <sup>-2</sup> 圧       力       パ       スカル       Pa       N/m <sup>2</sup> m <sup>1</sup> ·kg・s <sup>-2</sup> エネルギー,住事,熱量       ジュール       Pa       N/m <sup>2</sup> m <sup>1</sup> ·kg・s <sup>-2</sup> 工       本       放射束ワット       W       J/s       m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-3</sup> 電荷,電気量       クーロン       C       s・A         電位差(電圧),起電力       ボ       ル       V       W/A       m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-3</sup> · A <sup>-1</sup> 静電       容       量フ       ア ラ ド       F       C/V       m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-3</sup> · A <sup>-1</sup> 市       九       Δ       V/A       m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-3</sup> · A <sup>-1</sup> 電位差(電圧),       走電力       ボ       ル       N       W         電位差(電圧),       レ       ケ       ロン       C       s・A         電位差(電圧),       シー       ズンス       ス       バ       m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-3</sup> · A <sup>-1</sup> ア       ケ       エ       バ       N       m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-2</sup> · A <sup>-1</sup> m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-2</sup> · A <sup>-1</sup> 電       気       振       ア       ブ       Wb       V · s       m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-2</sup> · A <sup>-1</sup> 酸       東       ア       ス       ブ       W       N       M       m <sup>2</sup> ·kg・s <sup>-2</sup> · A <sup>-2</sup>	向 波 毅		HZ		s	
圧力, 応力パスカル       Pa       N/m <sup>2</sup> $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$ エネルギー, 仕事, 熱量ジュール       J       N・m $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$ 工率, 放射 束 ワット       W       J/s $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3}$ 電荷, 電気量クーロン       C       s・A         電位差(電圧), 起電力ボルト       V       W/A $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ m <sup>2</sup> 転気 ポイン       N・m       m <sup>2</sup> · kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}         m <sup>2</sup> 転気 ポイン       ア フラド       F       C/V         電気 抵抗オ ー ム Q       V/A $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$ ごファラド       F       C/V $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$ 電気 拡抗オ ー ム Q       V/A $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2} \cdot A^{-2}$ 酸       東       ア フ ブ ブ       S       A/V         電気 気 拡 抗オ - ム Q       V/A $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ ア グ ク タ ンスジ       ジ - ベ バ       V       Wb       V         磁 東 密 度テス ス       T       Wb/m <sup>2</sup> $m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 水 文 ヴ ク タ ンス       ン リ       H       Wb/m <sup>2</sup> $m^{2} \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ セルシウス       取       パ       ア       N       m <sup>2</sup> · m^{2} \cdot cd=cd         光 ア       ア       レ       K	力	ニュートン	N		m•kg•s <sup>-2</sup>	
エネルギー,仕事,熱量ジュール       J       N・m $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$ 工 率,放射束ワット       W       J/s $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$ 電荷,電気量クーロン       V       V       s・A         電位差(電圧),起電力ボルト       V       W/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 静電       容量ファラド       F       C/V $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 電気       抵抗オーム       Ω       V/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 電気       抵抗オーム       Ω       V/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 電気       抵抗オーム       Ω       V/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ ごの       東方       エーバ       Wb       V ·s $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 磁東       ア       ス       デ       T       Wb/m <sup>2</sup> $wg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ セルシウスス       ス       ア       T       Wb/m <sup>2</sup> $wg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ セルシウス       国       Wb/m <sup>2</sup> $wg \cdot sg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$ K         光       東ルレーメン       Im       cd · sr <sup>(c)</sup> $m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$ 光       東ルレ       クレル       Bq $s^{-1}$ $m^2 \cdot s^{-2}$ (放射性核極の)放射能       クレル       Gy       J/kg $m^2 \cdot$	圧力,応力	パスカル	Pa	$N/m^2$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$	
工率,放射束ワット       W       J/s $n^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$ 電荷,電気量クーロン       C       s・A         電位差(電圧),起電力ボルト       V       W/A $n^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 静電       容量ファラド       F       C/V $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 電気抵抗オーム       Q       V/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^2$ コンダクタンスジーメンス       S       A/V $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^2$ 磁東ウエーバ       Wb       V ·s $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^2$ 磁東皮ウスジーメンス       S       A/V $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 磁東ウエーバ       Wb       V ·s $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ インダクタンス       フ       T       Wb/m <sup>2</sup> $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ インダクタンスへ、ンリー       H       Wb/m <sup>2</sup> $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ インダクタンスペ       ソ       Im $cd \cdot sr^{(c)}$ $m^2 \cdot m^2 \cdot cd=cd$ 光       東ルレタス       Im $cd \cdot sr^{(c)}$ $m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd=cd$ パ       ア       レ       A       Im $m^2 \cdot s^{-2}$ (放射性核種の)放射能       グレレ       A       Gy       J/kg $n^2 \cdot s^{-2}$ 線量当量, 周辺線量量       個シーベルト       Sv       J/kg $n^2 \cdot s^{-2}$ <	エネルギー,仕事,熱量	ジュール	J	N•m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	工 恋 故 財 市		w	I/c	m <sup>2</sup> . Iso	
電 何 , 電 ス 軍 $\gamma - \mu \nu - \nu$ 電 位差 (電圧), 起電力 ボ ル ト V 静 電 容 量フ $\tau \neg \neg$ ド F 電 気 抵 抗オ $- \Delta$ Q $\nu/A$ $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ m <sup>2</sup> · kg · s^{-3} · A^{-1} m <sup>2</sup> · kg · s^{-2} · A^{-1} kg · s · s^{-2} · A^{-1} $\nu \nu \dot{\nu} \dot{\rho} \lambda \mu \nu - \lambda \nu$ m <sup>2</sup> · kg · s^{-2} · A^{-2} K $\mu \rho \lambda \mu \nu - \lambda \nu$ m <sup>2</sup> · kg · s^{-2} · A^{-2} K $\mu \rho \lambda \mu \nu - \lambda \nu$ m <sup>2</sup> · m <sup>2</sup> · cd=cd m <sup>2</sup> · m <sup>-2</sup> · cd=cd m <sup>2</sup> · m <sup>-4</sup> · cd=m <sup>-2</sup> · cd s^{-1} m <sup>2</sup> · s^{-2} (by flet核 a 0) by flet $\wedge \rho \nu \nu$ kg = j = $\mu$ , $\mu$ [m/kg = j] $\mu$ · $\mu$ · s · s^{-2} $\mu^2 \cdot s^{-2}$				5/3	III - Kg - S	
電位差(電圧),起電力ボ ル ト V W/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^1$ 静 電 容量ファラド F C/V $m^2 \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$ 電 気 抵 抗オ ー ム Q V/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^2$ コンダクタンスジーメンス S A/V $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^2$ 磁 束 密 度テ ス ラ T Wb/m <sup>2</sup> $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ ベ ン ダ ク タンスシースンス S A/V $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 磁 束 密 度テ ス ラ T Wb/m <sup>2</sup> $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \chi \sim \nu \eta$ H Wb/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \chi \sim \nu \eta$ H $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \chi \sim \nu \eta$ H $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \chi \sim \nu \eta$ H $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \chi \sim \nu \eta$ H $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \chi \sim \nu \eta$ H $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \chi \sim \nu \eta$ $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \chi \sim \nu \eta$ $m^2 \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ $4 \cdot \nu \dot{\nu} \sigma \chi \sim \eta \tau$ $m^2 \cdot g^{-1} \cdot cd = cd$ $m^2 \cdot m^{-4} \cdot cd = m^{-2} \cdot cd$ $5^{-1}$ $4 \cdot \mu \sigma \chi \sim \eta \tau$ $\mu \sigma \chi \sim \eta \tau$ $4 \cdot \mu \sigma \chi \sim \eta \tau$ $\mu \sigma \chi \sim \eta \tau$ $4 \cdot \mu \sigma \chi \sim \eta \tau$ $\mu^2 \cdot s^{-2}$ $4 \cdot \mu \sigma \chi \sim \eta \tau$ $\mu^2 \cdot s^{-2}$	<b>〔</b> 何, <b>〕</b> <u>、</u>		U		s•A	
静電容量ファラド       F       C/V $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$ 電気抵抗オ ー ム       Ω       V/A $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$ コンダクタンスジーメンス       S       A/V $m^{2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ 磁       東ウ エ ー バ       Wb       V · s $m^{2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ 水磁       東ウ エ ー バ       Wb       V · s $m^{2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ インダクタンス       ス       ブ       T       Wb/n <sup>2</sup> $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ インダクタンス       ヘンリー       H       Wb/n <sup>2</sup> $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ セルシウス温度       セルシウス度(d)       °C       K         光       東ルレーメン       1m       cd · sr(c) $m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$ 照       度ル       クス       1x $lm/m^2$ $m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$ 吸収線量, 質量エネル       グレ       bq       s <sup>-1</sup> $m^2 \cdot s^{-2}$ $m^2 \cdot s^{-2}$ 線量当量, 両向性線量当量, 個       ジーベルト       Sv       J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$ $m^2 \cdot s^{-2}$ 人線量当量, 組織線量当       5       5       M       Sv       J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$	電位差(電圧),起電力	ボルト	V	W/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$	
電 気 抵 抗オ ー ム $\Omega$ コ ン ダ ク タ ン ス ジ ー メ ン ス S 磁 束 ウ エ ー バ Wb 松 取 束 密 度 テ ス ラ T セ ル シ ウ ス ユ ン ブ ク タン ス ス ジ ー メ ン ス S 磁 束 密 度 テ ス ラ T セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度 <sup>(4)</sup> 光 束 ル ー メ ン 1m 度 ル ク ス 1x 照 度 ル ク ス 1x 照 度 ル ク ス 1x 単 小 ク レ ル Bq ギ ー 分 与 , カ ー マ 線量当量, 周回線量当 人線量当量, 組織線量当	静電容量	ファラド	F	C/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$	
コンダクタンス       ジーメンス       S $A/V$ $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ 磁       東ウエーバ       Wb       V・s $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ 磁       東ウエーバ       Wb       V・s $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ 磁       東ウエーバ       Wb       V・s $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ ボ       ウンダクタンス       フリー       H       Wb/m <sup>2</sup> $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ セルシウス       温度       セルシウス度(d)       C       K $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^2$ 光       東ル ーメン       Im       cd \cdot sr <sup>(c)</sup> $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^2$ K         照       度       クレ ル       Bq $m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$ $m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$ (放射性核種の)       放射能       クレ ル       Bq $m^2 \cdot s^{-2}$ $m^2 \cdot s^{-2}$ 線量当量,       周辺線量当       グレ       イ       Gy       J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$ 線量当量,       周辺線量当       シーベルト       Sv       J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$ 人線量当量,       組織線量当       シーベルト       Sv       J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$	電気抵抗	オーム	Ω	V/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$	
磁         束         ウ         エ         バ         Wb         V • s $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 磁         束         密         皮         ラ         T         Wb/m <sup>2</sup> $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 磁         束         密         皮         フ         T         Wb/m <sup>2</sup> $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ インダクタンスヘ         ン         リ         H         Wb/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$ セルシウス湿         度         セルシウス皮(d)         C         K           光         束         ル         ー         メン           度         レ         ク         1x         1m/m <sup>2</sup> (放射性核種の)         放射能         ベ         クレ         Bq           吸収線量,         質量エネル         ビ         イ         Gy         J/kg           ボー         ・カーマ         線量当量,         周シー         ベ         s <sup>-1</sup> 火車         パ         レ         イ         Gy         J/kg         m <sup>2</sup> \cdot s^{-2}           線量         馬         方向性線量当量,         個シー         ベ         N         Sv         J/kg         m <sup>2</sup> · s^{-2}	コンダクタンス	ジーメンス	S	A/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$	
磁 束 密 度 テ ス ラ T Wb/m <sup>2</sup> kg $\cdot$ s <sup>-2</sup> · A <sup>-1</sup> イ ン ダ ク タ ン ス へ ン リ − H Wb/A m <sup>2</sup> · kg $\cdot$ s <sup>-2</sup> · A <sup>-2</sup> セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度 <sup>(d)</sup> ℃ 光 束 ル − メ ン Im cd $\cdot$ sr <sup>(c)</sup> m <sup>2</sup> · m <sup>2</sup> · cd=cd (放射性核種の)放射能 ベ ク レ ル Bq 変収線量,質量エネル ギ − 分 与 , カ − マ 線量当量,周辺線量当 $M$ $D$ $V$ $N$ Sv J/kg m <sup>2</sup> · s <sup>-2</sup>	磁東	ウェーバ	Wb	V•s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	
インダクタンスへンリー       H       Wb/A $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^2$ セルシウス温度 $C$ C       K         光       東ルレーメン       Im       cd · sr <sup>(c)</sup> K         照度       皮レクス       Im       cd · sr <sup>(c)</sup> m <sup>2</sup> · m <sup>2</sup> · cd=cd         (放射性核種の)       放射能       クレル       Bq       s <sup>-1</sup> 吸収線量,質量、用辺線量当       グレイ       Gy       J/kg       m <sup>2</sup> · s <sup>-2</sup> 線量当量、用向性線量当量、個シーベルト       Sv       J/kg       m <sup>2</sup> · s <sup>-2</sup>	磁束密度	テスラ	Т	$Wb/m^2$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	
セルシウス温度セルシウス度 <sup>(d)</sup> °C K 光	インダクタンス	ヘンリー	Н	Wb/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$	
光     東     ル     ー     メ     Im $cd \cdot sr^{(c)}$ $m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$ 照     度 $\nu$ $\gamma$ $1x$ $1m/m^2$ $m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$ (放射性核種の)     放射能 $\gamma$ $\nu$ $Bq$ $s^{-1}$ 吸収線量,     質量エネル $\gamma$ $\nu$ $R$ ボーク与 $\rho$ $\sigma$ $r^2$ 線量当量,     周辺線量当 $r^2 \cdot s^{-2}$ 量,     方向性線量当量, $m^2 \cdot s^{-2}$ 人線量当量,     紅織線量当 $r^2 \cdot s^{-2}$	セルシウス温度	セルシウス度 <sup>(d)</sup>	°C		K	
照 度 ル ク ス lx lm/m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ・m <sup>-4</sup> ・cd=m <sup>-2</sup> ・cd (放射性核種の)放射能 ベ ク レ ル Bq 吸 収線量,質量エネル ギ ー 分 与,カ ー マ 線量当量,周辺線量当 量,方向性線量当量,個 シ ー ベ ル ト Sv J/kg m <sup>2</sup> ・s <sup>-2</sup> m <sup>2</sup> ・s <sup>-2</sup>	光東	ルーメン	lm	cd • sr <sup>(c)</sup>	$m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$	
(放射性核種の)放射能     グレル     Bq $s^{-1}$ 吸収線量,質量エネル     グレイ     Gy     J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$ 線量当量,周辺線量当     二     一     人線量当量,個シーベルト     Sv     J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$	照度	ルクス	lx	$1 \text{m/m}^2$	$m^2 \cdot m^{-4} \cdot cd = m^{-2} \cdot cd$	
吸収線量,質量エネル ギー分与,カーマ 線量当量,周辺線量当 量,方向性線量当量,個シーベルト Sv J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$ 人線量当量,組織線量当	(放射性核種の) 放射能	ベクレル	Bq		s <sup>-1</sup>	
ギー分与,カーマ <sup>2</sup> レイ Gy J <sup>rkg</sup> m・s 線量当量,周辺線量当 量,方向性線量当量,個シーベルト Sv J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$ 人線量当量,組織線量当	吸収線量, 質量エネル	H L Z	<i>C</i>	T/lear	2 -2	
線量当量,周辺線量当 量,方向性線量当量,個シーベルト Sv J/kg m <sup>2</sup> ·s <sup>-2</sup> 人線量当量,組織線量当	ギー分与, カーマ		Gy	J/Kg	m •s	
間上 量、方向性線量当量、個 シーベルト Sv J/kg $m^2 \cdot s^{-2}$ 人線量当量、組織線量当	線量当量 周辺線量当					
■, 刀回注燃量当量, 個/ 「、// 」 SV J/Kg ■・S 人線量当量, 組織線量当	县 古向州線县当县 佰	N - A IL A	S.,	T/leg	2 -2	
人称重当重, 組織線重当	里,刀凹工你里二里,但		37	J/Kg	m · s	
	人禄重当重, 組織綠重当					

(a) ラジアン及びステラジアンの使用は、同じ次元であっても異なった性質をもった量を区別するときの組立単位の表し方として利点がある。組立単位を形作るときのいくつかの用例は表4に示されている。
 (b) 実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号"1"は明示されない。
 (c) 測光学では、ステラジアンの名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している。
 (d) この単位は、例としてミリセルシウス度m℃のようにSI接頭語を伴って用いても良い。

表4.単位の中に固有の名称とその独自の記号を含むSI組立単位の例

和立量		SI 組立単	单位
胆立里	名称	記号	SI 基本単位による表し方
粘度	ミパスカル秒	Pa•s	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$
カのモーメント	ニュートンメートル	N•m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
表 面 張 九	]ニュートン毎メートル	N/m	kg • s <sup>-2</sup>
角 速 度	ミラジアン毎秒	rad/s	$m \cdot m^{-1} \cdot s^{-1} = s^{-1}$
角 加 速 度	ミラジアン毎平方秒	rad/s <sup>2</sup>	$m \cdot m^{-1} \cdot s^{-2} = s^{-2}$
熱流密度, 放射照度	ワット毎平方メートル	$W/m^2$	kg • s <sup>-3</sup>
熱容量、エントロピー	・ジュール毎ケルビン	J/K	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$
質量熱容量(比熱容量), 質量エントロピー	ジュール毎キログラム 毎ケルビン	J/(kg • K)	$m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$
質量エネルギー(比エネルギー)	ジュール毎キログラム	J/kg	$m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$
熱 伝 導 率	ワット毎メートル毎ケ ルビン	W/(m•K)	$\mathbf{m} \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{s}^{-3} \cdot \mathbf{K}^{-1}$
体積エネルギー	ジュール毎立方メート ル	$J/m^3$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
電界の強さ	ボルト毎メートル	V/m	$\mathbf{m} \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{s}^{-3} \cdot \mathbf{A}^{-1}$
体積電荷	クーロン毎立方メート ル	$C/m^3$	$m^{-3} \cdot s \cdot A$
電気変位	クーロン毎平方メート ル	$C/m^2$	$m^{-2} \cdot s \cdot A$
誘 電 卒	『ファラド毎メートル	F/m	$m^{-3} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
透 磁 率	ミヘンリー毎メートル	H/m	$\mathbf{m} \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{s}^{-2} \cdot \mathbf{A}^{-2}$
モルエネルギー	ジュール毎モル	J/mol	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot mol^{-1}$
モルエントロピー, モル熱容量	ジュール毎モル毎ケル ビン	J/(mol•K)	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$
照射線量(X線及びv線)	クーロン毎キログラム	C/kg	kg <sup>-1</sup> • s • A
吸収線量率	ジレイ毎秒	Gy/s	m <sup>2</sup> • s <sup>-3</sup>
放射强度	ワット毎ステラジアン	W/sr	$m^4 \cdot m^{-2} \cdot kg \cdot s^{-3} = m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
放射輝度	ワット毎平方メートル 毎ステラジアン	$W/(m^2 \cdot sr)$	$m^2 \cdot m^{-2} \cdot kg \cdot s^{-3} = kg \cdot s^{-3}$

#### 表6. 国際単位系と併用されるが国際単位系に属さない単位

名称	記号	SI 単位による値
分	min	1 min=60s
時	h	1h =60 min=3600 s
日	d	1 d=24 h=86400 s
度	0	$1^{\circ} = (\pi/180)$ rad
分	,	1' = $(1/60)^{\circ}$ = $(\pi/10800)$ rad
秒	"	1" = $(1/60)$ ' = $(\pi/648000)$ rad
リットル	1, L	$11=1 \text{ dm}^3=10^{-3}\text{m}^3$
トン	t	1t=10 <sup>3</sup> kg
ネーパ	Np	1Np=1
ベル	В	$1B=(1/2)\ln 10(Np)$

表7. 国際単位系と併用されこれに属さない単位で SI単位で表される数値が実験的に得られるもの						
名称				記号 SI 単位であらわされる数値		
電	子ボ	ル	F	eV	1eV=1.60217733(49)×10 <sup>-19</sup> J	
統一	原子!	質量単	i位	u	1u=1.6605402(10)×10 <sup>-27</sup> kg	
天	文	単	位	ua	1ua=1.49597870691(30)×10 <sup>11</sup> m	

表8.国際単位系に属さないが国際単位系と 併用されるその他の単位

の用されるこの他の単位						
	名称	記号	SI 単位であらわされる数値			
海	重		1 海里=1852m			
1	ット		1ノット=1海里毎時=(1852/3600)m/s			
P	— л	а	$1 a=1 dam^2=10^2 m^2$			
$\sim$	クタール	ha	1 ha=1 hm <sup>2</sup> =10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup>			
バ	— л	bar	1 bar=0.1MPa=100kPa=1000hPa=10 <sup>5</sup> Pa			
オン	ノグストローム	Å	1 Å=0. 1nm=10 <sup>-10</sup> m			
バ	- >	b	$1 \text{ b}=100 \text{ fm}^2=10^{-28} \text{m}^2$			

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					
	名称		記号	SI 単位であらわされる数値	
エ	ιL	グ	erg	1 erg=10 <sup>-7</sup> J	
ダ	イ	$\sim$	dyn	1 dyn=10 <sup>-5</sup> N	
ポ	P	ズ	Р	1 P=1 dyn•s/cm²=0.1Pa•s	
ス	トーク	ス	St	1 St =1cm <sup>2</sup> /s=10 <sup>-4</sup> m <sup>2</sup> /s	
ガ	ウ	ス	G	1 G ≙10 <sup>-4</sup> T	
エ	ルステッ	K	0e	1 Oe ≙(1000/4π)A/m	
$\triangleleft$	クスウェ	ル	Mx	1 Mx ≙10 <sup>-8</sup> Wb	
ス	チル	ブ	sb	$1 \text{ sb} = 1 \text{ cd/cm}^2 = 10^4 \text{ cd/m}^2$	
朩		ŀ	ph	1 ph=10 <sup>4</sup> 1x	
ガ		ル	Gal	$1 \text{ Gal} = 1 \text{ cm/s}^2 = 10^{-2} \text{ m/s}^2$	

	表10. 国際単位に属さないその他の単位の例						
	名	品称		記号	SI 単位であらわされる数値		
キ	ユ	IJ	ĺ	Ci	1 Ci=3.7×10 <sup>10</sup> Bq		
$\mathcal{V}$	ン	トゲ	$\sim$	R	$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{C/kg}$		
ラ			ド	rad	1 rad=1cGy=10 <sup>-2</sup> Gy		
$\mathcal{V}$			Д	rem	1 rem=1 cSv=10 <sup>-2</sup> Sv		
Х	線	単	位		1X unit=1.002×10 <sup>-4</sup> nm		
ガ		ン	7	γ	$1 \gamma = 1 nT = 10^{-9}T$		
ジ	ャン	スキ	-	Jy	$1 \text{ Jy}=10^{-26} \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{Hz}^{-1}$		
フ	I.	ル	111		1 fermi=1 fm=10 <sup>-15</sup> m		
メー	ートル	系カラッ	ノト		1 metric carat = 200 mg = $2 \times 10^{-4}$ kg		
ŀ			ル	Torr	1 Torr = (101 325/760) Pa		
標	準	大 気	圧	atm	1 atm = 101 325 Pa		
力	D	IJ	-	cal			
11	ク	П	ン	μ	$1 \text{ u} = 1 \text{ um} = 10^{-6} \text{ m}$		

この印刷物は再生紙を使用しています